ABSORBING DEVICE FOR LASER BEAM

Publication number: JP62071903

Publication date:

1987-04-02

Inventor:

SAKAI TERUO

Applicant:

ASAHI OPTICAL CO LTD

Classification:
- international:

A61N5/06; A61B18/20; B23K26/18; G02B5/00;

A61N5/06; A61B18/20; B23K26/18; G02B5/00; (IPC1-

7): A61B17/36; A61N5/06; B23K26/18; G02B5/00

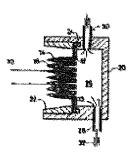
- European:

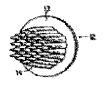
Application number: JP19850210172 19850925 Priority number(s): JP19850210172 19850925

Report a data error here

Abstract of JP62071903

PURPOSE:To apply the titled device sufficiently to laser beam with large output by providing the device with a heat-conductive absorbing body obtained by tightly collecting many tapered stylus-like projections and planting them on a base and forcedly cooling the absorbing body by a cooling medium. CONSTITUTION: Plural tightly collected hollow stylus-like projections 14 turned to the direction of laser beams 10 are planted on the center part of the discoid base of the absorbing body consisting of a material with high conductivity. An absorbing material 16 such as carbon, graphite or black heat resisting painting which may easily absorb the laser beams 10 is preferably applied to the laser beam incident surface of the projections 14. The external surface (the external surface of the absorbing body 16 when the absorbing body 16 has been applied) of the projections 14 is finished as a smooth curved surface (preferably, a convex curved surface) so that multiplex reflection can be attained in a macrocondition. Consequently, the laser beam repeats the multiplex reflection at respective surfaces of the projections 14 and completely absorbed.







Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

9日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-71903

⑤Int Cl.⁴ 5/00 G 02 B

識別記号

350

庁内整理番号

⑩公開 昭和62年(1987)4月2日

A 61 17/36 В A 61 N B 23 K 5/06 26/18 A = 7036 - 2H6761-4C -7437-4C

7362— ÂE

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

匈発明の名称

レーザ光吸収装置

昭60-210172 ②特 顖

29出 昭60(1985)9月25日

井 ⑫発 明 者 坂

照

東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光学工業株式会社

创出 願 旭光学工業株式会社 人

東京都板橋区前野町2丁目36番9号

13代 理 人 弁理士 吉村

外1名

80 211

1、発明の名称

レーザ光吸収装置

- 2. 特許請求の範囲
- 多数の密集した先組の針状変配を具備し、 熱伝導性の良い材料からなるレーザ光吸収体と、 当該吸収体を冷却する冷却手段とを有することを 特徴とするレーザ光吸収装置。
- (2) 針状突起の表面にレーザ光の吸収に適した 吸収材を塗布してある特許請求の範囲第(1)項に記 載の吸収装置。
- (3) 前記針状突起が中空であり、冷加手段がそ の中空部分をも冷却する特許請求の範囲第(1)項又 は第(2)項に記載の吸収装置。
- ④ 前記針状突起の表面が、なめらかな凸面で ある特許請求の範囲第(1)項、第(2)項又は第(3)項に 記載の吸収装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、レーザ光吸収装置に関し、より具体

的には、医療用レーザ・メス、医療用レーザ凝固 装置、加工用レーザ等の高エネルギー・レーザ光 を吸収したり、レーザ光の散乱を利用する測定装 置におけるノイズ的散乱を吸収するのに適したレ ーザ光吸収装置に関する。

〔従来の技術〕

不要のレーザ光を吸収する従来装置としては、 昭和51年実用新寨出願公告第 51183号及び同第 51184号にレーザ・メス用装置が開示され、また、 昭和60年特許出額公開第146201号に測定分野用装 置が開示されている。

医療用レーザ・メスや加工用レーザでは、処置 したい場部又は加工部分に照準を定めるまでは、 レーザ光を別の安全な箆所に退避させておき、照 準を定めた後にレーザ光を思部又は加工部位に擬 り向けることになるが、ここで用いられるシーザ 光は、非常に大きなパワーを具備するため、上記 レーザ光の退避題所は、この大きなパワーのレー ザ光にも耐えうるものでなければならない。実会 昭 51- 51183号及び 筒 51- 51184号公報に開示の 装置は、第5図に示すように、単に、良熱伝導性物体からなるヒートシンク3の表面にV滞3aを切り、シャッタ(又は可動ミラー)2によりこのV満面上にレーザ光を導いて、熱に変換させていた。1はレーザ発振器、8はレーザ・ビーム、9はレーザ・ビームを導波する多関節のマニアレータ、5は集束レンズ、6は被加工物又は患部である。

また、特別昭 60 - 1462 01号に開示の吸収装置は、 プリュースター角で吸収材料にレーザ光を照射してこれを吸収させるものであり、レーザ光の進行方向での変換熱量の均一化を図っている。これにより、レーザ散乱計測におけるパックグラウンドの(ノイズとなる)レーザ光を吸収しようとするものである。

[発明が解決しようとする問題点]

ところが実公昭 51 - 51183 写及び 51 - 51184 写に開示の構成では、 V 満面上のレーザ・ピーム・熱変換の効率が悪く、 V 満面上で散乱したレーザ・ピームが、オペレータ、術者、助手又は精護婦

数密集してベース上に値立した熱伝導性の吸収体を具備し、この吸収体を冷崩媒体で強制冷却する 構成を採用する。針状突起の表面には、レーザ光 をよく吸収する吸収材を塗布しておくのが好ましい。

[作用]

本発明のこの構成によれば、先細の針状突起に入別して反射されたレーザ光は、凝接する突起間で反射を繰り返す内に吸収体に吸収される。吸収体に吸収される。吸収体は冷加媒体により冷させようとするが、吸収体が損傷を受ける程その温度がよがることがない。

[実施例]

以下、図面に示した一実施例を参照して木発明を説明する。

第1図は、本発明に係る吸収装置の一実施例の中央艇断面図を示し、第2図はその吸収体の斜視図を示し、第3図は、吸収体表面におけるレーザ光の反射の様子を示す断面図である。

等に向かったり、レーザ発振器1に帰還したりする。オペレータ等にレーザ・ビームが強かったり場合に知らぬうちにダメージを与えることがあり、極めて危険である。また環のでは、発展としてではではでは、発展の一部に損傷を与える。

特間町 60~146201号公報に記載の装置は、レーザ光の吸収率を高め、また、レーザ光が不必更に散乱しない点で好ましいが、この装置は、レーザ光の出力が数m W ~ 数百m W 程度のごく低出力の場合に適用できるものであり、高出力レーザ光の場合には、吸収板が均一に発生するようにとしても、その発生熱により吸収板が溶融又は破壊されてしまう。

そこで、本発明は、このような高出力のレーザ 光であっても、ほぼ完全に吸収できる吸収装置を 提案することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明に係る吸収装置は、先期の針状突起を多

外筒 20は、一端を密閉した円筒状をしており、 その内側中段に段部を具備し、そこに吸収体 12のベース 13を係止し、押え環 22で押しつけて 固定する。その段部とベース 13との間には O リング 24を

特開昭62-71903(3)

介在させ、外筒20と吸収体12との間に空間26を形 成する。外筒20の側面には、この空間26に連なる。 2つの孔を開け、そこにそれぞれ導入管28及び排 出售30をロー付け等により接着してある。そして、 導入 管 28から 冷 却 屎 体 32を 空 間 26内 に 送 り 込 み 、 排出 管 30から 排出 する。 冷却媒体 32を 空間 26で 吸 収体 12に接触させることにより、レーザ光10によ り温度上昇しようとする吸収体12を冷却する。

本発明に係る吸収装置の使用に燃しては、吸収 しようとするレーザ光10を好ましては幅広のビー ムにした後で、欠起14に照射する。すると、レー ザ光10は、吸収材16を介して吸収体12に然として 吸収され、冷加媒体32に熱交換される。突起14の 表面で反射したレーザ光10は、第3回に示すよう に、隣接する突起14の表面でほとんどが吸収され、 一部が反射する。この反射したレーザ光は、再び 隣接する突起14に入射する。このようにして、レ - ザ光は突起14の表面間で多重反射を繰り返し、 環 表 的 に は ほ ほ 完 全 に 吸 収 さ れ る。

第4図は、吸収体12の部分の別の実施例を崇す。

中央報斯面図、第2図は、その吸収体の斜視図、 第3図は吸収体の表面でのレーザ光の反射の様子 を示す図、第4麼は、吸収体の別の実施例の断面 図、第5図は従来例の構成図である。

10…レーザ光 12…吸収体 13…ベース 14… 車空針状突起 16…吸収材 20…外裔 22…抑え 環 24… 〇リング 28… 導入管 30… 排出管 32 …冷却媒体 40…基板 42…針状突起

特許出願人

旭光学工業株式会社

代理人弁理士

吉 村



代理人弁理士

① 中



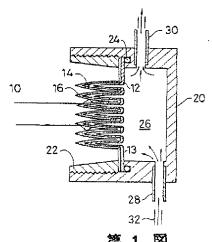
この例では、吸収体12は、単板状の排板40の上に 多数の針状突起部品 42を 密集状態に 植立 固定し、 その上に吸収材16を釜布する。この形状では、第 1 図乃至第3 図の場合に比べ、吸収体12の冷却媒 体 32と接触する面積が減るので、冷却効果は悪い が、製造が容易になる。他方、冷却するために、 基板 40の 裏面に 網バイブを蛇行させて密着し、こ の鋼パイプに冷加媒体32を通してもよい。

[凭明の効果]

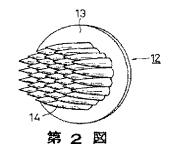
以上の説明から分かるように、本発明によれば、 レーザ光をほぼ 100%吸収することができ、しか も、冷雄媒体により吸収体を冷却しているので、 大出力のレーザ光にも充分適用できる。また、木 発明の装置では、シーザ光の入射方向を含めて反 射する成分が極めて少ないか又は雹であることか ら、レーザ発振器に帰還してレーザ発振を不安定 化したり、周囲の装置や操作員等に思わぬ損傷を 与えることがない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係る吸収装置の一実施例の



1



特開昭62-71903(4)

